

ОТЗЫВ научного руководителя В.Г. Костишина

на выпускника аспирантуры кафедры Технологии Материалов Электроники
НИТУ «МИСиС» Мельникова Андрея Андреевича, подготовившего законченную
диссертационную работу «Влияние температурных режимов спекания на струк-
туру и свойства спиннингованного термоэлектрического материала $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ »,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.27.06 «Технология и оборудование для производства
полупроводников, материалов и приборов электронной техники»

А.А. Мельников начал активно заниматься исследованиями термоэлектри-
ческих низкотемпературных материалов на основе халькогенидов висмута и
сурьмы, перспективных технологий их получения, а также термоэлектрических
генераторных и охлаждающих устройств еще будучи студентом-магистром.

Для Андрея Андреевича характерны пытливый ум, научный интерес, умение пра-
вильно поставить эксперимент. Он с красным дипломом окончил НИТУ «МИ-
СиС» по кафедре Технологии Материалов Электроники и обладает хорошими ба-
зовыми знаниями.

Основная цель диссертации Мельникова А.А. заключалась в изучении вли-
яния температурных режимов спекания на структуру и свойства спиннингованно-
го термоэлектрического материала $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$.

В результате работы А.А. Мельников впервые установил направления пре-
имущественной кристаллографической ориентации кристаллитов в спиннинго-
ванных частицах $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ и изучил ее изменение в процессе спекания. Разра-
ботанная им методика количественного фазового анализа на основе дифференци-
альной сканирующей калориметрии успешно использовалась для оценки вторич-
ной теллуровой фазы в частицах и ее изменения в процессе спекания. Разработан-
ная А.А. Мельниковым модель термоэлектрического охладителя применима для
расчетов широкого ряда термоэлектрических устройств и определения их опти-
мальных параметров.

Важным практическим результатом диссертации являются определенные
оптимальные температурные режимы спекания термоэлектрического спиннинго-
ванного материала, которые позволяют увеличить термоэлектрическую эффи-
ктивность материалов до 15 %. Также важными практическими результатами яв-
ляются разработанная методика количественного фазового анализа и математиче-
ская модель термоэлектрического охладителя.

А.А. Мельников самостоятельно сформулировал цели, задачи исследования,
спланировал эксперименты по исследованию изменения структурных свойств
спиннингованного материала $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ в процессе спекания. Самостоятельно

проводил спекание материала методом горячего вакуумного прессования и проводил исследования спиннингованных частиц методами микрорентгеновской дифрактометрии, обрабатывал данные, полученные рентгеновской дифрактометрией и сканирующей электронной микроскопией.

По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 6 статей в журналах, входящих в базу SCOPUS, 1 статья в журналах, рекомендованных ВАК, оформлена заявка на патент РФ.

На сегодняшний день Мельников Андрей Андреевич является полностью сформировавшимся научным сотрудником, способным эффективно решать самые сложные задачи по разработке, исследованию и внедрению термоэлектрических материалов.

А.А. Мельников подготовил диссертацию, удовлетворяющую требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники».

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

Считаю, что автореферат и диссертационная работа Мельникова Андрея Андреевича «Влияние температурных режимов спекания на структуру и свойства спиннингованного термоэлектрического материала $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ » соответствует требованиям ВАК РФ п. 24 «Положение о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 №842), а ее автор, Мельникова А.А., заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники».

Научный руководитель,
заведующий кафедрой ТМЭ НИТУ «МИСиС»
доктор физико-математических наук, профессор

В. Г. Костишин



Подпись
заслуживаю
документа
отдела кадров МИСиС

Кузнецова А.Е.
«26» 04 2017 г.